J. Korean Soc. Precis. Eng., Vol. 40, No. 1, pp. 87-95

Check for updates

십자형 교정체를 이용한 5축 공작기계 회전축의 기하학적 오차 추정에 관한 연구

A Study on the Estimation of Geometric Errors for Rotary Axes of a Five-Axis Machine Tool Using a Cross-Shaped Calibration Artifact

강정모¹, 김다영¹, 지성철^{1,#} Jeongmo Kang¹, Dayoung Kim¹, and Sungchul Jee^{1,#}

1 단국대학교 기계공학과 (Department of Mechanical Engineering, Dankook University) # Corresponding Author / E-mail: scjee@dku.edu, TEL: +82-31-8005-3504 ORCID: 0000-0003-0610-0590

KEYWORDS: Five-axis machine tool (5축 공작기계), Rotary axes (회전축), Geometric error (기하학적 오차), Touch trigger probe (터치 프로브), Cross-shaped calibration artifact (십자형 교정체)

Estimation and compensation of geometric errors for rotary axes are among methods to improve machining accuracy of five-axis machine tools. Studies have been conducted on various methodologies for estimating geometric errors for rotary axes, which are essential for improving machining accuracies of five-axis CNC machine tools. This paper presents a method for estimating geometric errors of a rotating/tilting table using a cross-shaped calibration artifact with a touch trigger probe. The proposed method includes rotary axes error estimation equations for angles of each rotary and tilt axis based on locations of probing points. Computer simulations were performed based on a MATLAB/Simulink and ADAMS co-simulation system using the probing cycle process to verify the proposed method. Computer simulation results confirmed the usefulness of the proposed method in terms of volumetric errors.

Manuscript received: August 14, 2022 / Revised: September 23, 2022 / Accepted: October 7, 2022

NOMENCLATURE

L, h, w [mm]	=	Length, Height, Width of Cross-					
		Shaped Calibration Artifact					
<i>r</i> [mm]	=	Radius of a Touch Trigger Probe					
φ_A , φ_C [arcsec]	=	Unit Rotation Angles of Rotary Axes					
		A, C, Respectively					
\mathbf{P}_{n}^{i} [mm]	=	<i>i</i> -th Position Vector of <i>n</i> -th Touch Point					
X_n^i, Y_n^i, Z_n^i [mm]	=	<i>i</i> -th Position of <i>n</i> -th Touch Point along					
		with the X, Y and Z-Axes, Respectively					
$\lambda_{\rm LR}$ [mm]	=	Resolution of Linear Axes					
$\lambda_{\rm RR}$ [arcsec]	=	Resolution of Rotary Axes					
E _{CRS} [arcsec]	=	Set-Up Error of Cross-Shaped Calibration					
		Artifact on a Workpiece Table					

01
Y
kes

1. 서론

초정밀가공 및 자유곡면과 같은 복잡한 형상의 가공을 요하 는 항공, 의료, IT 산업 등의 수요 증가로 5축 공작기계의 초정 밀화가 진행되고 있다. 현재에도 높은 해상도의 엔코더를 이용한

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/ by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Copyright © The Korean Society for Precision Engineering

기계 구동부의 정밀도 향상, CNC (Computerized Numerical Controller)의 보정 기능 도입 등 상용 5축 공작기계의 초정밀화 를 위한 다양한 방법들이 적용되고 있다.

기계장비의 제작 과정에서 발생 가능한 조립 오차나 장시간 사용에 따른 구성 요소들의 변형 등과 같은 여러 이유로 5축 공 작기계의 회전축에서 오차가 발생할 수 있다. 특히, TCP (Tool Center Point) 제어를 위하여 기계장비 회전축 조합에 따른 역기 구식을 활용하는 동시 5축 가공 시, 회전축에서 발생하는 기하 학적 오차는 회전축의 중심과 공구 선단의 위치에 따라 더 큰 공간오차(Volumetric Error)를 유발할 수 있으므로, 이는 5축 가 공에서 가공정밀도를 저하시킬 수 있는 주요한 요인 중 하나로 볼 수 있다.

상용 5축 공작기계의 경우 회전축에 교정체를 설치한 후 CMM (Coordinate Measuring Machine)에 주로 사용되는 터치 프로브(Touch Trigger Probe) 등을 기계장비에 장착하고 CNC의 사이클 지령을 활용하여 회전축의 오차를 측정하는 것이 일반 적이며, 이는 사용자의 편의성 향상과 측정시간 단축에 있어 큰 장점을 갖는다. 다양한 형상의 교정체와 측정장비를 활용하여 회전축의 오차를 추정하기 위한 연구[1-9]가 진행되어 왔으며, 교정체로는 주로 교정구체(Calibration Sphere) 또는 다면체 형 상 등의 정밀 교정체를 활용하고 회전축의 기하학적 오차 추정 을 위한 측정장비로는 터치 프로브나 R-test 측정기, 볼바(Ball-Bar) 시스템 등을 활용한다.

회전축의 오차를 추정하기 위하여 다양한 교정체가 활용되었 다. Lei 등[1,2]은 교정구체 형상을 기반으로 5축 공작기계의 회 전축 오차 예측모델을 제시하였으나 회전축의 중심오차 성분과 방향오차 성분을 분리하여 추정하기 어려운 한계가 있다. Ibaraki 등[3,4]은 직육면체 형상의 교정체를 사용하였으나 많은 측정점을 필요로 하며, 일부 측정 과정에서 두 회전축을 모두 구동하므로 측정 시 각 회전축 구동에 따른 오차 영향을 각각 반영하기 어렵다. Khan 등[5]은 반구와 계단 형상으로 구성된 교정체를 사용하였으나, 정밀한 가공이 쉽지 않고 오차 추정을 위하여 요구되는 측정점의 개수가 많아 소요되는 시간이 다른 교정체의 형상에 비하여 길다는 측면이 있다.

교정체를 이용한 회전축 오차 추정에 주로 사용되는 측정장 비로는 터치 프로브가 있으며, 공작기계 주축의 공구 홀더에 장 착하고 교정체와 접촉했을 때의 좌표를 측정한다. 볼바 시스템 은 테이블과 공구 홀더를 두 개의 볼바 형태의 구조물로 연결하 고, 두 볼바 사이에 위치한 변위 센서를 이용하여 지령 좌표와 실제 좌표 사이의 오차를 측정한다[6-9]. 볼바 시스템의 경우 회 전축의 오차 측정을 위하여 회전축과 직선 이송축이 움직이는 과정에서 회전축의 위치 추종오차가 발생함에 따라 회전축의 기하학적 오차 추정 정확도가 저하될 수 있으며, 터치 프로브를 사용하는 방식과 대비하여 회전축의 기하학적 오차 추정을 위 하여 많은 접촉점이 필요하다는 단점이 있다.

본 논문에서는 십자 형상의 교정체를 활용하여 측정점의

개수를 감소시킴과 동시에 임의의 각도에서 각 회전축의 오차 를 추정하고, 공간오차를 보정하는 방법을 제안하였다. 십자형 교정체와 터치 프로브를 이용하여 교정체 상에서 특정한 위치 좌표들을 순서대로 측정하고, 측정된 좌표와 회전축 오차 사이 의 기하학적 관계식을 기반으로 5축 공작기계 회전축의 기하학 적 오차를 추정하는 방법을 제시하였다. 제시된 방법의 검증을 위하여 ADAMS (Advanced Dynamic Analysis of Mechanical Systems)와 MATLAB/Simulink 간의 연동해석(Co-Simulation)을 기반으로 시뮬레이터를 구성하였다. 또한, 유효성 평가를 위하 여 사전에 임의의 회전축 오차를 시뮬레이터 상에 부여하고, 사 전에 부여된 회전축 오차와 제시된 방법을 통하여 추정된 회전 축의 기하학적 오차 간의 비교 평가를 수행하였다. 마지막으로, 임의의 가공영역을 정의하고 회전축 오차 보정을 수행하여 최 대 공간오차의 감소 가능성을 평가하였다.

2. 십자형 교정체를 이용한 회전축 오차 추정 방법

2.1 회전축 오차와 십자형 교정체 정의

본 논문에서는 Fig. 1에 도시된 것과 같이 A축과 C축 방향으 로 회전이 가능한 로터리 테이블이 장착된 TRT (Table-Rotating /Tilting)-CA 타입의 수직형 5축 공작기계를 대상으로 하였다. 5 축 공작기계 회전축 오차는 ISO 230-1, 2, 7 [10-12]에 정의되어 있으며, 로터리 및 틸트 각 축 원점의 위치 오차를 나타내는 회 전축 중심 오차와 각 직선 이송축 방향으로 회전된 각도 오차를 나타내는 회전축 방향 오차로 구성된다.

Ibaraki [3]와 Abbaszadeh-Mir [7]는 5축 공작기계에서 직선 이송축과 회전축, 공작물, 공구에 의하여 발생하는 42개의 오차 중 회전축의 기하학적 오차를 추정하기 위한 8개의 오차를 제 안하였다. 본 논문에서는 회전축의 기하학적 오차를 추정하기 위하여 42개의 오차 중 로터리 및 틸트 축의 오프셋 및 직각도 오차 등으로 구성된 8개의 오차를 결정하였으며, 이를 Table 1에 제시하였다. 결정된 오차는 ISO 230-7 [12]에 제시된 축 평균선 의 위치오차(Location Errors (Axis Shift) of Axis Average Line) 를 의미한다.

본 논문에서는 Fig. 2와 같은 형상의 십자형 교정체를 활용하 여 회전축 오차를 추정하고자 하였다. 교정체의 형상을 활용하 여 임의의 회전각에서 회전축 오차 추정이 가능한 일반화된 관 계식을 구성함과 동시에 측정점의 개수를 감소시키고자 하였다. 제안된 십자형 교정체는 직육면체 형상의 교정체[3]와 대비하여 단순한 형상은 아니나, 틸트 축의 오차 측정 시 로터리 축을 추 가적으로 회전시킬 필요가 없으므로, 측정좌표 사이의 기하학적 관계식을 이용한 회전축 오차를 추정하기에 용이하다. 마지막으 로, 단일 교정체를 활용한다는 측면에서 복수개의 교정체를 설 치하는 방법[4]과 대비하여 셋업 오차에 따른 회전축 오차 예측 정확도에 대한 영향을 감소시킬 수 있다.



Fig. 1 Schematic of a rotating/tilting table of a TRT-CA type machine tool

Table 1	Errors	of ass	ociated	with a	a rotat	ting/t	tilting	table
---------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	-------

Symbol	Description
E _{AOA}	Angular positioning error of A-axis at $A = 0^{\circ}$
E _{BOA}	Squareness error of A-axis to Z-axis
E _{COA}	Squareness error of A-axis to Y-axis
$E_{BOC} - E_{BOA}$	Squareness error of C-axis to A-axis
E _{XOC}	Error of the position of C-axis in X-dir.
E _{YOA}	Error of the position of A-axis in Y-dir.
E _{ZOA}	Error of the position of A-axis in Z-dir.
$E_{YOC} - E_{YOA}$	Error of the position of C-axis from A-axis in Y-dir.



Fig. 2 Schematic of the proposed cross-shaped calibration artifact

2.2 회전축의 기하학적 오차 추정 방법

회전축의 기하학적 오차를 추정하기 위하여 아래와 같이 크게



Fig. 3 Probing points on the calibration artifact in the first and second probing cycles

3단계의 과정으로 측정점들의 위치를 취득하였다.

(1) 틸트(A-Axis) 및 로터리 축(C-Axis)의 각도를 모두 0°로 설정한 상태에서 터치 프로브로 Fig. 3에 제시된 측정점의 위치 좌표들을 취득한다.

(2) 틸트 축을 0°로 유지한 상태로, 로터리 축의 단위 회전각 *Q_C*을 고려하여 90°씩 회전하며 360°까지 1단계와 동일한 측정 점의 위치 좌표를 취득한다.

(3) 로터리 축의 각도를 0°로 유지한 상태로 틸트 축의 단위 회전각 φ_A을 고려하여 틸트 축의 회전각을 +90° 및 -90°로 각 각 설정하고, Fig. 4에 제시된 4개의 측정점의 위치 좌표들을 추 가적으로 취득한다.

 $\mathbf{P}'_n \in i$ 번째 회전각 n번 측정점에서 취득된 위치 좌표를 의미 한다. θ_C , θ_A 은 각각 로터리 및 틸트 축의 회전각이며, 식(1)과 식(2)에 의하여 정의된다.

$$\theta_C = (i-1)\varphi_C \tag{1}$$

$$\theta_A = (i-1)\varphi_A \tag{2}$$

제시된 교정체의 형상과 측정점의 위치 좌표 간의 기하학적 관계를 기반으로 회전축 오차를 추정하기 위한 관계식을 식(3) 부터 식(10)과 같이 구성하였다. α축 방향에 대한 오차 성분을 E_{α} 로 표기하며, Table 1에 제시된 회전축의 기하학적 오차 중 B축 및 Y축 방향 오차 성분의 경우 로터리 및 틸트 회전축의 회전각에 따른 측정점 정보가 모두 필요하다. 따라서, B축 및 Y축 방향 오차 성분은 각 회전축에 따라 E_B^C , E_B^A , E_Y^C , E_Y^A 로



Fig. 4 Probing points on the calibration artifact in the third probing cycle

표기한다.

Figs. 3, 4에 제시된 각 측정점의 위치들을 기반으로 Table 1 에 제시된 회전축의 기하학적 오차를 추정하였으며, 로터리 및 틸트 축의 회전에 따라 발생할 수 있는 오차 성분들을 추정하기 위한 개념도를 Figs. 5, 6에 제시하였다. 로터리 회전축 회전각 θ_C 에서의 A, B축 방향 오차 성분인 E_A , E_B^C 는 교정체 상면의 측정좌표를 이용하여 구한다. Figs. 5(a)와 5(b)에 나타낸 것과 같이 각각 Y-Z, X-Z 평면상에서 4개의 측정좌표를 통해 정의되 는 기울기의 가중 합으로 추정하며, 식(3) 및 식(4)와 같이 구성 하였다.

$$E_{A} = \tan^{-1} \left(\frac{Z_{9}^{i} - Z_{1}^{i}}{|\mathbf{P}_{9}^{i} - \mathbf{P}_{1}^{i}|} \right) \cos \theta_{C} + \tan^{-1} \left(\frac{Z_{13}^{i} - Z_{5}^{i}}{|\mathbf{P}_{13}^{i} - \mathbf{P}_{5}^{i}|} \right) \sin \theta_{C}$$
(3)

$$E_{B}^{C} = \tan^{-1} \left(\frac{Z_{9}^{i} - Z_{1}^{i}}{\left| \mathbf{P}_{9}^{i} - \mathbf{P}_{1}^{i} \right|} \right) \sin \theta_{C} + \tan^{-1} \left(\frac{Z_{5}^{i} - Z_{13}^{i}}{\left| \mathbf{P}_{5}^{i} - \mathbf{P}_{13}^{i} \right|} \right) \cos \theta_{C}$$
(4)

*E_c*는 틸트 회전축의 Y축 방향 직각도를 추정하기 위한 오차 성분으로, Fig. 5(c)와 같이 18, 20번을 제외한 2*n*번 측정점들의 위치 좌표들을 이용하여 구한다. 2와 12, 4와 10, 6과 16, 8과 14에 의하여 각각 정의되는 직각 삼각형들의 밑변과 높이의 대 소관계를 고려하여 구한 C축 방향 오차의 평균으로 추정하며, 식(5)와 같다.

위치 오차 E_X , E_Y^C 의 경우 Fig. 5(d)에 제시된 3, 7, 11, 15번 측정점의 X, Y축 방향 평행이동에 의한 오차와 회전 테이블



(e) Position error component of C-axis in X dir.

Fig. 5 Schematics for estimating errors by rotating motions



Fig. 6 Schematics for estimating errors by tilting motions

틸팅으로 인한 오차를 함께 고려하였다. 이를 위하여 해당 측정 점들의 X, Y 좌표뿐만 아니라 E_A , E_B^C 를 반영하였으며, 최종적 인 위치 오차는 X, Y축 방향 오차의 가중 합을 활용하여 식(6) 및 식(7)과 같이 표현하였다. 마지막으로 Z축 방향 오프셋 오차 E_Z 는 교정체 상면에서 측정한 측정점들의 위치 좌표 중 Z 성 분의 평균에서 교정체 높이 *h*와 터치 프로브의 반경 *r*을 뺀 값 으로 추정할 수 있으며, 식(8)과 같다.

$$E_{c} = \frac{1}{4} \begin{cases} \tan^{-1} \left(\frac{X_{2}^{i} - X_{12}^{i}}{Y_{12}^{i} - Y_{2}^{i}} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{X_{4}^{i} - X_{10}^{i}}{Y_{10}^{i} - Y_{4}^{i}} \right) \\ + \tan^{-1} \left(\frac{Y_{14}^{i} - Y_{8}^{i}}{X_{14}^{i} - X_{8}^{i}} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{Y_{16}^{i} - Y_{6}^{i}}{X_{16}^{i} - X_{6}^{i}} \right) \end{cases} + \theta_{c}' \qquad (5)$$

$$where$$

$$\begin{cases} \theta_{c}' = -\theta_{c}, \ 0 \le \theta_{c} < 90^{\circ} \\ \theta_{c}' = \pi - \theta_{c}, \ 90^{\circ} \le \theta_{c} < 270^{\circ} \\ \theta_{c}' = 2\pi - \theta_{c}, \ 270^{\circ} \le \theta_{c} < 360^{\circ} \end{cases}$$

$$E_{x} = \frac{1}{2} \begin{cases} \sum_{j=0}^{1} \left(X_{8j+7}^{i} - Z_{8j+7}^{i} \tan E_{B}^{c} \right) \cos \theta_{c} \\ + \sum_{j=0}^{1} \left(Y_{8j+7}^{i} + Z_{8j+7}^{i} \tan E_{A}^{c} \right) \sin \theta_{c} \end{cases}$$

$$(6)$$

$$E_{Y}^{C} = \frac{1}{2} \begin{cases} \sum_{j=0}^{1} \left(Y_{8j+3}^{i} + Z_{8j+3}^{i} \tan E_{A} \right) \cos \theta_{C} \\ -\sum_{i=0}^{1} \left(X_{8j+3}^{i} - Z_{8j+3}^{i} \tan E_{B}^{C} \right) \sin \theta_{C} \end{cases}$$
(7)

$$E_{Z} = \frac{1}{4} \sum_{j=0}^{3} Z_{4j+1}^{i} - h - r$$
(8)

Table 1에 제시된 회전축 오차 중 로터리 회전축과 틸트 회전 축 간에서 발생하는 직각도 및 위치 오차를 추정하기 위하여, 틸트 회전축 회전각 θ_A 에 따른 오차 성분 E_B^A 및 E_Y^A 을 추정한 다. 터치 프로브와 교정체 간의 간섭이 발생하는 측정점들을 제 외하고, 17번, 20번 측정점 사이의 거리와 X축으로부터 두 측정 점까지의 거리 차이를 통해 정의된 직각 삼각형 빗변의 기울기 를 활용하여 틸트 축의 회전에 따른 B축 방향 오차 성분 E_B^A 를 추정하기 위한 식(9)를 구성하였다. 틸트 축 회전각에 따른 Y축 방향 위치 오차 E_Y^A 는 Ibaraki가 제안한 틸트 축의 Y축 방향 위 치 오차 추정식[3]을 차용하여 틸트 회전각에 대한 일반식의 형 태로 식(10)을 유도하였으며, *L*은 교정체의 길이를 의미한다.

$$E_{B}^{A} = \tan^{-1} \left\{ \frac{\sqrt{\left(Y_{17}^{i}\right)^{2} + \left(Z_{17}^{i}\right)^{2}} - \sqrt{\left(Y_{20}^{i}\right)^{2} + \left(Z_{20}^{i}\right)^{2}}}{\left|\mathbf{P}_{17}^{i} - \mathbf{P}_{20}^{i}\right|} \right\}$$
(9)
$$E_{Y}^{A} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{Z_{9}^{i} + Y_{11}^{i} - \sqrt{\left(Y_{19}^{i}\right)^{2} + \left(Z_{19}^{i}\right)^{2} - \left(\frac{h}{2}\right)^{2}}}{-\sqrt{\left(Y_{18}^{i} - \frac{L - h}{2}\cos\theta_{A}\right)^{2} + \left(Z_{18}^{i} - \frac{L - h}{2}\sin\theta_{A}\right)^{2}}} \right\}$$
(10)

각 오차 성분들의 평균값을 기반으로 회전축 오차를 추정하는 관계식을 구성하였다. 관계식에서 k_C , k_A 는 로터리 및 털트 회전축에 대한 각각의 회전각 개수를 의미하며 회전축의 구동 범위를 고려하여 아래의 식(11)과 식(12)로 정의한다.

$$k_c = 360^\circ / \left| \varphi_c \right| \tag{11}$$

$$k_A = 180^\circ / \left| \varphi_A \right| \tag{12}$$

추정 대상인 회전축 오차 중에서 회전 축방향 오차 성분들에 의하여 정의되는 회전축 오차는 E_{AOA} , E_{BOA} , E_{COA} , E_{BOC} 가 있으며, 이 중 로터리 회전축과 틸트 회전축 간의 직각도는 E_{BOC} 와 E_{BOA} 의 차로 정의된다. 각 회전축 오차를 추정하기 위 한 관계식은 식(13)부터 식(16)과 같다.

$$E_{AOA} = \frac{1}{k_C} \sum_{i=1}^{k_C} E_A$$
(13)

$$E_{BOA} = \frac{1}{k_A} \sum_{i=1}^{k_A} E_B^A$$
(14)

$$E_{COA} = \frac{1}{k_C} \sum_{i=1}^{k_C} E_C$$
(15)

$$E_{BOC} - E_{BOA} = \frac{1}{k_C} \sum_{i=1}^{k_C} E_B^C - \frac{1}{k_A} \sum_{i=1}^{k_A} E_B^A$$
(16)

회전축 오차 중 위치 오차는 E_{XOC} , E_{YOA} , E_{ZOA} , E_{YOC} 가 있 으며, 로터리 회전축과 틸트 회전축 간의 위치오차는 $E_{YOC} - E_{YOA}$ 로 정의된다. 각각의 위치 오차에 대한 관계식은 식(17)부터 식(20)과 같다.

$$E_{XOC} = \frac{1}{k_C} \sum_{i=1}^{k_C} E_X$$
(17)

$$E_{YOA} = \frac{1}{k_A} \sum_{i=1}^{k_A} E_Y^A$$
(18)

$$E_{ZOA} = \frac{1}{k_C} \sum_{i=1}^{k_C} E_Z$$
 (19)

$$E_{YOC} - E_{YOA} = \frac{1}{k_C} \sum_{i=1}^{k_C} E_Y^C - \frac{1}{k_A} \sum_{i=1}^{k_A} E_Y^A$$
(20)

3. 제시된 회전축 오차 추정 방법의 검증

3.1 측정 시뮬레이션 구성

제시된 회전축 오차 추정 방법의 검증을 위하여 TRT-CA type의 5축 공작기계 구성요소들을 3D CAD S/W를 활용하여 Fig. 7과 같이 모델링하였으며, 다물체 동역학 해석 프로그램인 ADAMS를 이용하여 모델링한 각 구성요소 사이의 구속조건 등 을 정의하는 방식으로 5축 공작기계 모델을 구성하였다. 회전축 의 구속조건을 이용하여 임의의 회전축 오차를 부여할 수 있도 록 하였으며, 직선 이송축의 기하학적 오차는 없는 것으로 가정 하였다. 또한, 공작기계에 설정된 공작물 좌표계(Workpiece Coordinates System)의 원점은 로터리 테이블 상면의 중심점에 정의하였다.

Fig. 7 Five-axis machine tool (TRT-CA type) and the proposed cross-shaped calibration artifact

Fig. 8 Flowchart of the proposed probing cycle process

실제 5축 공작기계의 경우 교정체와 터치 프로브 간의 접촉 시 반발력으로 인하여 터치 프로브의 스타일러스가 휘어짐에 따라 측정 오차가 추가적으로 발생할 수 있으나, 본 논문에서는 회전축의 기하학적인 오차를 추정하는 것이 목적이므로 고려하 지 않았다. Fig. 8에 제시된 순서도를 기반으로 데이터 통신주기 와 이송속도, 십자형 교정체와 터치 프로브의 기하학적 정보 등 을 입력변수로 하는 컴퓨터 시뮬레이터를 구성하였다. 구성된 시뮬레이터는 터치 프로브가 십자형 교정체 표면상의 접촉 좌 표를 취득할 수 있도록 ADAMS와 MATLAB/Simulink 간의

Fig. 9 Co-simulation system (MATLAB/Simulink and ADAMS)

Fig. 10 Schematic for determining the size of a calibration artifact

연동해석을 기반으로 한다.

컴퓨터 시뮬레이션 구동 시 각 축의 위치지령은 측정 사이클 과정에서 5축 공작기계 CAD 모델의 회전축 조합을 고려하여 MATLAB 상에 역기구식을 사전에 구성함으로써, 매 통신주기마 다 기계좌표계(Machine Coordinates System)로 변환되어 각 직선 이송축 및 회전축 지령이 ADAMS로 전송되는 구조이다(Fig. 9).

터치 프로브를 활용한 접촉 좌표 측정 기능을 구현하기 위하 여 ADAMS의 접촉력(Contact Force) 측정 기능을 사용하였다. 입력한 위치지령에서 터치 프로브와 십자형 교정체 사이의 접 촉을 판단하고, 접촉이 발생한 좌표를 MATLAB으로 전송하여 저장하는 형태로 측정 과정을 구현하였다.

3.2 회전축 오차 보정을 통한 제시된 방법의 검증

본 논문에서 사용한 컴퓨터 시뮬레이션 환경으로 MATLAB/ Simulink에서 생성한 위치지령을 전송하고 ADAMS에서 해석 한 터치 프로브와 교정체 간의 접촉 정보를 송수신하는 통신주 기는 0.01 msec로 설정하였다. 터치 프로브 선단의 이송속도는 600 mm/min이며, 이송축과 회전축의 분해능은 상용 CNC의 지 령단위를 고려하여 각각 0.1 μ m, 0.36 arcsec로 설정하였다. 검 증에 사용한 십자형 교정체의 길이 *L*은 Fig. 10에 제시된 것과 같이 이송축의 분해능 λ_{LR} 의 크기가 0.1 μ m일 때, 회전축 분해 능 λ_{RR} 을 0.36 arcsec 이하 수준으로 확보하기 위해서 식(21)를 만족하여야 한다.

Fig. 12 Volumetric errors after compensating errors of rotary axes using the error map

Fig. 13 Volumetric errors after parameter compensation of a rotating/tilting table

이송축의 이송명령을 보정하였을 때, 로터리 및 틸트 회전축 회 전각이 0°에서 예측되는 회전축 오차를 도식화한 것은 Fig. 12 와 같다. 구성된 에러맵의 최소 단위는 직선 이송축의 분해능과 같은 수준인 0.1 µm이다. 에러맵을 활용한 회전축의 기하학적 오차 보정 결과 가공영역 상의 최대 공간오차의 크기가 0.08 µm로 감소한다.

또 다른 보정 방법으로, 상용 CNC에서 파라미터로 제공하는 각 회전축의 영점 및 회전축 중심의 원점 오프셋을 보정하는 방 법을 수행하였다. 추정된 회전축 오차들을 기반으로 예측한 교 정체 상면의 법선 벡터 **n**_{CRS}를 X-Y-Z 오일러 각의 역행렬을 활용하여 식(22)와 같이 추정할 수 있다. *φ*, *θ*, *φ*는 각각 순서 대로 X, Y, Z 축 회전 시의 회전각 크기를 의미한다. 회전축 오 차 보정 시 교정체 셋업 오차를 추가적으로 반영하기 위하여, 관련된 기존의 연구[8,9]에서 활용된 관계식을 참고하여 로터리 테이블의 회전축 방향으로의 셋업 오차인 *E*_{CRS} 를 식(22)에 추 가 반영하였다. 회전축 오차 보정을 위하여 각 회전축의 영점을 식(23)과 식(24)를 활용하여 보정하였다. 원점 오프셋 오차는 회 전축 및 교정체 셋업 오차의 원점 오프셋 성분들을 공작물 좌표 계에 반영하는 형태로 보정할 수 있다.

Fig. 11 Volumetric errors before compensating errors of rotary axes

$$L > \lambda_{\rm LR} \csc\left(\lambda_{\rm RR}\right) \tag{21}$$

따라서, 컴퓨터 시뮬레이션에서 활용된 교정체의 길이 L은 100 mm, 높이 h는 25 mm, 너비 w는 25 mm로 설정하였으며, 5 축 공작기계 모델링 과정 중에 임의로 부여한 회전축 오차 (Random Error)들은 Table 2에 제시된 것과 같다. 전술한 시뮬 레이션 조건을 토대로 5축 공작기계에서 회전축 오차를 추정하 기 위한 교정체 상의 측정점의 위치 좌표를 도출하였다. 제시된 기하학적 관계식을 적용하여 추정한 회전축 오차와 5축 공작기 계 모델링 과정에서 사전에 임의로 부여한 회전축 오차 간의 차 이를 비교한 결과를 Table 2에 제시하였으며, 부여된 회전축 오 차와 추정된 회전축 오차 간의 차이가 최대 1.7% 이하로 나타 나는 것을 확인하였다.

제시된 방법으로 추정한 회전축 오차를 기반으로 공작기계 회전축의 보정을 진행하여, 회전축에 대한 유효한 수준의 기하 학적 오차 보정 여부를 확인하고자 하였다. 이를 위하여, 추정된 회전축 오차를 기반으로 가공영역 전반에 대한 에러맵(Error Map)을 구성하고 직선 이송축의 이송명령을 지속적으로 보정하 는 방법과 CNC 파라미터로 존재하는 각 회전축의 영점 및 각 회전축 중심의 오프셋과 같이 공작기계의 회전축 설정을 보정 하는 방법을 각각 수행하였다. 각 직선 이송축의 위치 및 공구 방향 오차로 인하여 발생하는, 이상적인 공구선단과 실제 공구 선단 간의 위치 차이인 공간오차를 계산하기 위하여 가공영역 을 300 (가로) × 240 (세로) × 150 (높이) mm의 직육면체 형상 으로 가정하였다.

로터리 및 틸트 회전축이 0°일 때, 보정 전 임의로 부여한 회 전축 중심 및 방향 오차로 인하여 가공영역 상에 발생되는 회전 축 오차를 도식화한 것을 Fig. 11에 제시하였으며, 가공영역에 서의 최대 공간오차의 크기는 50.77 μm로 나타났다. 제시된 방 법을 기반으로 추정한 회전축 방향 오차를 이용하여 회전변환 행렬을 구성하고, 회전축 중심 오차만큼 이동하는 동차변환 행 렬을 구성하였다. 가공영역 내에서 임의의 위치에 대한 공간오 차 계산을 수행하여 에러맵을 구성하였다. 이를 이용하여 직선

Error	E_{AOA} [arcsec]	E _{BOA} [arcsec]	E _{COA} [arcsec]	$E_{BOC} - E_{BOA}$ [arcsec]	E_{XOC} [um]	E _{YOA} [um]	E_{ZOA} [um]	$E_{YOC} - E_{YOA}$ [um]
Random error	21.6	18	10.8	7.2	15	17	12	4
Estimated error	21.5784	18.0086	10.8288	7.2194	14.9908	16.9500	12.0000	4.0666
Error rate [%]	0.10	0.05	0.27	0.27	0.06	0.30	0.00	1.67

Table 2 Comparison of errors of a rotating/tilting table based on the computer simulation results

$$\mathbf{n}_{\text{CRS}} = \begin{bmatrix} n_{i,\text{CRS}} & n_{j,\text{CRS}} & n_{k,\text{CRS}} \end{bmatrix}^{\text{T}} \\ = \begin{bmatrix} \sin\phi\sin\phi - \cos\phi\cos\phi\sin\theta \\ \cos\phi\sin\phi + \cos\phi\sin\phi\sin\theta \\ \cos\phi\cos\theta \end{bmatrix}$$
(22)
where
$$\begin{cases} \phi = E_{AOA} \\ \theta = E_{BOC} \\ \phi = E_{COA} + E_{\text{CRS}} \end{cases}$$
$$\mathcal{A}_{\text{Comp.}} = \arctan 2 \left(\pm \sqrt{1 - n_{k,\text{CRS}}^2}, n_{k,\text{CRS}} \right)$$
(23)

$$C_{\text{Comp.}} = \arctan 2 \left(n_{i,\text{CRS}} \sin \left(A_{\text{Comp.}} \right), - n_{j,\text{CRS}} \sin \left(A_{\text{Comp.}} \right) \right) \quad (24)$$

회전축 오차 보정 시 입력 파라미터의 단위는 설정한 CNC의 최소 지령단위와 동일하다. Fig. 13은 로터리 및 틸트 축 회전각 의 위치가 각각 0°일 때 CNC 파라미터만을 보정한 후의 회전축 오차를 추정한 것이며, 가공영역에서의 최대 공간오차의 크기는 0.06 μm로 계산되었다.

회전축 오차 보정 전후 및 방식에 따른 최대 공간오차 비교 결과를 Table 3에 제시하였다. 에러맵을 이용한 보정 방법과 CNC 파라미터를 활용한 보정 방법 모두 동등한 수준으로 구현 된 것으로 볼 수 있으나, 회전각에 따른 오차 운동(Error Motion) [12]이 회전각의 위치에 따라 비선형적으로 발생한다는 점에서 일반적으로 에러맵 기반의 회전축 오차 보정 방법에 더욱 높은 성능을 기대할 수 있다. 하지만, 본 논문에서 두 보정 방법에 대 한 성능 차이가 크지 않게 나타난 이유는 기계장비를 활용한 실 험이 아닌 시뮬레이션을 활용한 모의실험 결과를 기반으로 회 전축 오차 추정 및 보정을 수행하였기 때문으로 추정된다. 따라 서, 제안한 방법을 실제 기계장비에 적용한 결과와 그에 대한 평가는 향후 이어지는 연구에서 다루어질 예정이다. 각각의 보 정 방법에 대한 결과와 별개로 5축 CNC 공작기계를 모든 회전 축 구동 각도 조합에 따라 독립적인 에러맵을 구성하여 보간하 는 방법은 CNC 보간부에 높은 연산부하를 요구할 수 있다는 측면에서 한계가 있다. 이에 반하여 5축 공작기계 회전축에 대 한 CNC 파라미터를 활용하여 회전축 오차를 보정하는 방법의 경우, 회전축 오차에 대한 높은 예측 정확도를 확보할 수 있다 면 1회의 파라미터 보정으로 에러맵을 활용한 것에 준하는 효 과를 기대할 수 있다. 결과적으로, 제안된 방법을 활용하여 두 회전축 오차 보정 시 최대 공간오차의 크기를 모두 99% 이상 감소시켰다는 점에서, 본 논문에 제시된 십자형 교정체를 활용한 Table 3 Comparison of maximum volumetric errors

	Before compensation	After compensation (Error map)	After compensation (CNC parameter)	
Maximum volumetric error [µm]	50.77	0.08	0.06	

5축 공작기계 회전축 오차 추정 방법에 대한 유효성을 확인할 수 있었다.

4. 결론

본 논문에서는 십자형 교정체와 터치 프로브를 활용하여 5 축 공작기계 회전축의 기하학적 오차를 추정하는 방법을 제시 하였다. 제시된 방법은 교정체의 형상과 정의한 측정점을 기반 으로 임의의 회전각에서 로터리 및 틸트 축 각각에 대한 회전 축 오차를 예측하는 일반식을 수립하여, 회전각의 위치에 관계 없이 회전축 오차를 추정할 수 있다. 따라서, 터치 프로브를 활 용하여 동특성의 영향이 최소화된 측정점의 위치 좌표를 취득 할 수 있음과 동시에, 임의의 회전각에서의 회전축 오차 추정 을 통해 무한정 많은 회전각에서의 회전축 오차를 모두 반영할 수 있으므로 정밀 교정체를 활용한 기존 방법 대비 적은 수의 측정점을 활용하여 비교적 높은 회전축 오차 추정 정확도를 기 대할 수 있다. 제안된 방법은 컴퓨터 시뮬레이션을 기반으로 회전축 오차 보정에 따른 최대 공간오차 비교 평가로 검증하였 으며, 그 결과 5축 공작기계의 회전축 오차 추정에 기여할 수 있을 것이다.

REFERENCES

- Lei, W., Hsu, Y., (2002), Accuracy test of five-axis CNC machine tool with 3D probe-ball. Part I: Design and modeling, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 42(10), 1153-1162.
- Lei, W., Hsu, Y., (2002), Accuracy test of five-axis CNC machine tool with 3D probe-ball. Part II: Errors estimation, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 42(10), 1163-1170.

- Ibaraki, S., Iritani, T., Matsushita, T., (2012), Calibration of location errors of rotary axes on five-axis machine tools by onthe-machine measurement using a touch-trigger probe, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 58, 44-53.
- Ibaraki, S., Iritani, T., Matsushita, T., (2013), Error map construction for rotary axes on five-axis machine tools by on-themachine measurement using a touch-trigger probe, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 68, 21-29.
- Khan, A. W., Chen, W., (2011), A methodology for systematic geometric error compensation in five-axis machine tools, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 53, 615-628.
- Chen, J.-X., Lin, S.-W., He, B.-W., (2014), Geometric error measurement and identification for rotary table of multi-axis machine tool using double ballbar, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 77, 47-55.
- Abbaszadeh-Mir, Y., Mayer, J., Cloutier, G., Fortin, C., (2002), Theory and simulation for the identification of the link geometric errors for a five-axis machine tool using a telescoping magnetic ball-bar, International Journal of Production Research, 40(18), 4781-4797.
- Lee, K.-I., Lee, D.-M., Kweon, S.-H., Yang, S.-H., (2010), Geometric errors estimation of a rotary table using double ballbar, Journal of the Korean Society for Precision Engineering, 27(11), 98-105.
- Lee, K.-I., Kim, D.-H., Lee, D.-M., Yang, S.-H., (2021), An alignment method for a TCP position of five-axis machine tools for ISO 10791-6, Journal of the Korean Society for Precision Engineering, 38(1), 53-60.
- 10. ISO 230-1, (2012), Test code for machine tools-Part 1: Geometric accuracy of machines operating under no-load or quasi-static conditions.
- 11. ISO 230-2, (2006), Test code for machine tools-Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning of numerically controlled axes.
- 12. ISO 230-7, (2015), Test code for machine tools-Part 7: Geometric accuracy of axes of rotation.

Jeongmo Kang

Ph.D. candidate in the Department of Mechanical Engineering, Dankook University. His research interest is CNC machine tool systems and CAD/CAM. E-mail: jmkang@dankook.ac.kr

Dayoung Kim

Ph.D. student in the Department of Mechanical Engineering, Dankook University. Her research interest is CNC machine tool systems.

E-mail: dy_kim@dankook.ac.kr

Sungchul Jee

Professor in the Department of Mechanical Engineering, Dankook University. His research interest is CNC machine tool systems and CAM.

E-mail: scjee@dku.edu